⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

[®] 公開特許公報(A) 昭64-44918

@Int_Cl_4	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和64年(198	9)2月17日
G 02 F 1/13	101	7610-2H					-, -, ,
1/133 H 01 L 21/52	3 2 4	7370-2H C-8728-5F					
21/60		A-6918-5F	審査請求	未請求	発明の数	1	(全5頁)

劉発明の名称 液晶表示装置の製造方法

②特 願 昭62-202720

❷出 願 昭62(1987)8月13日

70発 明 者 西 東京都日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内 切発 明 者 荒 井 和夫 東京都日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内 **砂発 明 者** 88 繁 男 東京都日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内 ⑪出 願 人 コニカ株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 個代 理 人 弁理士 井島 藤治 外1名

明和高

1. 発明の名称

液晶表示装御の製造方法

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

(産衆上の利用分野)

本発明は基板上に液晶表示部と半端体素子を有する液晶表示装置の製造方法に関し、更に詳しくは、高い信頼性を有する液晶表示装置の製造方法に関する。

(発明の背景)

電子回路装置の性能向上を目的とした超小型化。 高密化のため、「C, LS!等の半導体素子をプ

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は上記問題点に鑑みてなされたもので、 その目的は、製造工程中で半導体素子が破壊されるおそれがないような液晶表示装置の製造方法を 実現することにある。

(四題点を解決するための手段)

上記問題点を解決する本発明は、少なくとも2 枚の基板間に液晶を注入する工程と、液晶を注入 する工程の後に前記基板のうち配線パターンを有 する少なくとも1枚の基板上に局部加熱しながら 半導体素子をダイボンドする工程と、前記半導体 素子と基板の配線パターンとの間をワイヤボンデ

以下、工程の、のについて述べる。先ず、工程のから工程のにより液晶12が注入された基板3の配棒パターン5に一様に導電性接着剤7を強付する。この導電性接着剤としては、エポキシ系の接着剤が好ましく、例えば、エイブルステック

ィングにより接続する工程とを含むことを特徴と するものである。

(作用)

本発明では、製造工程の最終段階で半導体素子を基板に実践する。又、半導体素子の基板への実 数は接着剤によるダイボンディング及びワイヤボ ンディングによる。

(実施例)

以下、國面を参照し本発明方法の実施例を説明する

(株) 製造の「エイアルボンド84シリーズ」。 周86シリーズ、周88シリーズ、周975シリ ーズ、又はグレースジャパン(株)製造の「アミ コンC-940」、同C-990、同C-966 を用いることができる。この導電性接着剂7の塗 付渡は10~1004mが狙ましいが、接着剤の 接着強度によりこれ以外の途付厚が適する場合も ある。ここで、この導電性接着剤7上に半導体素 子8を搭載し、光瀬1からの光を枋円反射鉄2に より集光して基板3側から照射する。この基板3 は透明であるため、配線パターン5及び導電性接 着剤7周辺のみが加急される。導電性後着剤7に 前述のものを使用した場合は、100℃で10分 歯の加熱が適当である。この工程では、従来のよ うな真温加熱が必要ないため、被品14に対して 熱による変影響を与えることはない。

第3 因は局部加熱装置の他の例を示す模式所面 図である。第2 図と同じものには同一番号を付した。13 はレーザ光源、14 は13 からのレーザ 光をスキャンする光走変響、15 は光走変響14 にスキャすべき範囲等の情報を与えるコントローラである。レーザ光瀬13からのレーザピームは 光走充器14により高速にスキャンされ、基板3 関から配線パターン5の加熱すべき部分のみを照射する。レーザ光頼13の光出力を調節すること により前述の同部加熱装置と同様の低温局部加熱 を行える。

用することもできる。この場合は熱のかわりに常外線を基板3側から取射すればよい。このような接着剤として東邦化成工業(株)製「HI-LOCK UV系」。グレースジャパン(株)製造「アミコンUV-300シリーズ」。ノガワケミカル(株)製造、「ダイヤボンドUV系」。ロックタイト(株)製造「ロックタイト326UV」等を使用できる。

すべき箇所に合わせて、多数配置するか又は移動させることにより、前述の局部加熱装置と周様に 低温局が加熱を行える。

第5 図は局部加熱装置の更に他の例を示す模式 断面倒である。第4 図と同じものには同一の番号 を付し製明を省略する。20 は加熱装置、21 は 加熱装置20の熱源である。加熱装置20 の熱 21 がガラス碁板3 に接しており、配線パターン 5 及び事電性接着剤7を同部加熱する。尚、熱 を半導体素子8 上面に接触させて加熱を行っても 同様に局部加熱を行える。

ことにより、波昌表示装置の製造は完了する。

(発明の効果)

以上詳細に説明したように、本発明によれば、 半導体素子は製造工程の最終段階で基板上に実装 されるために、製造途中で半導体素子が破壊され るおそれがない。又、局部加熱によって半導体素 子を実装するため、液晶に悪影響を与えることも ない。

4. 図面の簡単な説明

1 … 光 凝

2 一 梅円反射鏡

3 … 基板

4.5.6…配線パターン

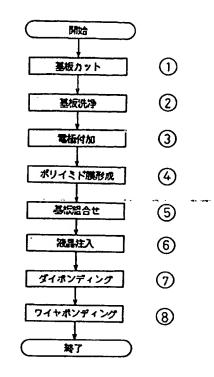
7…導環性接着湖 8 …半導体素子

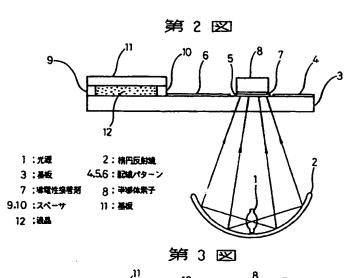
9.10…スペーサ

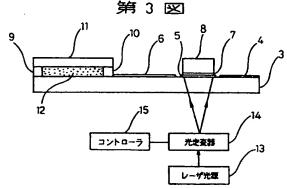
11…ガラス基板 12…被品

特許出順人 小西六写真工貌桃式会社 代 理 人 弁理士 井 島 蘇 治 外1名

第1図







特開昭64-44918(5)

